



(11) **EP 3 518 017 A1**

(12) **EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

(43) Veröffentlichungstag:
31.07.2019 Patentblatt 2019/31

(51) Int Cl.:
G02B 23/24 (2006.01) A61B 1/00 (2006.01)
G02B 23/26 (2006.01) G02B 6/00 (2006.01)
A61B 1/07 (2006.01) A61B 5/00 (2006.01)

(21) Anmeldenummer: **18153149.2**

(22) Anmeldetag: **24.01.2018**

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR
Benannte Erstreckungsstaaten:
BA ME
Benannte Validierungsstaaten:
MA MD TN

(72) Erfinder:
• **CZARSKE, Jürgen**
01277 Dresden (DE)
• **KUSCHMIERZ, Robert**
01099 Dresden (DE)

(74) Vertreter: **Kailuweit & Uhlemann Patentanwälte Partnerschaft mbB**
Bamberger Straße 49
01187 Dresden (DE)

(71) Anmelder: **Technische Universität Dresden**
01069 Dresden (DE)

(54) **VERFAHREN UND FASEROPTISCHES SYSTEM ZUR BELEUCHTUNG UND DETEKTION EINES OBJEKTS MIT LICHT**

(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren und ein faseroptisches System (1) zur Beleuchtung und Detektion eines Objekts mit Licht, umfassend die in-situ Kalibrierung eines Faserbündels (3) und die störungskorrigierte Beleuchtung oder störungskorrigierte Detektion eines Objekts (9), insbesondere für endoskopische und mikroskopische Anwendungen. Die Erfindung erlaubt es, zur Kalibrierung des Faserbündels (3) direkt die einfache Phasenverzerrung des Lichts, die durch Übertragung mittels des Faserbündels (3) hervorgerufen wird, zu bestimmen und bietet dadurch eine gegenüber dem Stand der Technik der Messung der doppelten Phasenverzerrung verbesserte Möglichkeit zur Ermittlung der Systemfunktion eines Faserbündels (3). Die Systemfunktion wird zur Störungskorrektur bei Beleuchtung oder Detektion des Objekts (9) verwendet.

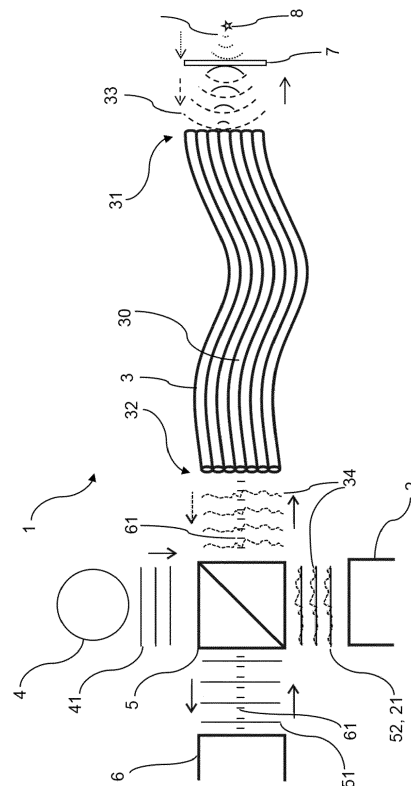


Fig. 1

EP 3 518 017 A1

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren und ein faseroptisches System zur Beleuchtung und Detektion eines Objekts mit Licht, insbesondere für endoskopische und mikroskopische Anwendungen. Die Erfindung umfasst die in-situ Kalibrierung von faseroptischen Bildwellenleitern (Faserbündeln) und die Störungskorrektur von Beleuchtung oder Detektion.

[0002] Faseroptische Systeme in Form von flexiblen Endoskopen weisen eine hohe Zahl (bis zu mehreren 100 000) einzelner, biegsamer optischer Fasern, z. B. Glasfasern, auf. Bei einer kohärenten Anordnung der Einzelfasern eines Faserbündels kann eine optische Bildübertragung vorgenommen werden. Vorteile gegenüber starren Endoskopen, bei denen die Bildinformation über ein Stabliniensystem weitergeleitet wird, liegen insbesondere in der Kompaktheit der haarfeinen Faserbündel und den flexiblen Einsatzmöglichkeiten, auch bei stark eingeschränkter Zugänglichkeit des Beobachtungsobjekts. Ein Nachteil flexibler Endoskope liegt darin, dass der erreichbare Bildkontrast relativ gering ist. Ursachen hierfür sind insbesondere die Pixelation des Faserbündels, das Übersprechen zwischen den Einzelfasern, das zu einer Reduktion der Bildschärfe führt (Blur-Effekt), und eine Multimodigkeit der Lichtwellenführung in den Einzelfasern (Speckle-Effekt). Die Verschlechterung der Bildqualität aufgrund der beschriebenen Störungen durch das Faserbündel kann mittels einer Modulationstransferfunktion beschrieben werden. Des Weiteren erlauben flexible Faserbündel nur die Übertragung von Intensitätsprofilen und deren Abbildung mittels Linsen (Nahfeldtechnik). Aufgrund der unterschiedlichen und unbekanntenen optischen Weglängen der Einzelfasern ist die Phaseninformation des übertragenen Lichts nicht direkt zugänglich, so dass das Fernfeld des übertragenen Lichts unbekannt und nicht gezielt einstellbar ist.

[0003] Eine Verkleinerung des Pixelabstands einer mit einem flexiblen Endoskop vorgenommenen Abbildung kann durch Integration einer Abbildungsoptik, in der Regel einer optischen Linse oder eines Linsensystems, erzielt werden, die die distale Ebene des Faserbündels zur Objektebene abbildet. Dadurch vergrößert sich allerdings die Baugröße des Endoskops erheblich, so dass die Mindestgröße für den optischen Zugang erhöht wird. Außerdem sind aufwändige Aufbau- und Verbindungstechniken zur Integration der Abbildungsoptik notwendig sowie zahlreiche Justageschritte. Ein weiterer Nachteil ergibt sich daraus, dass Faserbündel mit konventionellen Abbildungsoptiken nur zweidimensionale Messungen in der lateralen Ebene erlauben. Um eine Tiefeninformation zu erhalten, müssen z. B. Scanmethoden mit mechanisch verschiebbaren optischen Elementen oder elektrisch durchstimmbaren Optiken oder andere aufwändige Messverfahren (Triangulation mit zwei Faserbündeln) durchgeführt werden.

[0004] Zur Korrektur von Störungen, die durch Transmission durch optische Wellenleiter hervorgerufen wer-

den, existieren verschiedene Ansätze. Die WO 2004/032386 A1 beschreibt ein Verfahren zur Korrektur polarisationsabhängiger Störungen in Lichtwellenleitern, wobei eine Kompensationsfunktion für die polarisationsabhängigen Störungen durch den Lichtwellenleiter berechnet wird, mittels derer zunächst ein verzerrtes elektrisches Eingangssignal berechnet wird, das in ein korrespondierend verzerrtes optisches Eingangssignal umgerechnet wird, welches zur Transmission durch den Lichtwellenleiter bestimmt ist. Zur Bestimmung der Kompensationsfunktion wird ein Detektor eingesetzt, der zur Messung des Signal-Rausch-Verhältnisses, der polarisationsabhängigen Dämpfung oder Modendispersion, der Bitfehlerhäufigkeit oder der Signaldispersion konfiguriert ist.

[0005] Aus dem Stand der Technik sind Methoden der adaptiven Optik bekannt, bei denen durch den Einsatz von Wellenfrontsensoren und -modulatoren Phasenaberrationen erfasst und ausgeglichen werden können. Beispielsweise in der DE 602 23 130 T2 sind derartige Verfahren zur Strahlsteuerung von Hochenergie-Laserstrahlen offenbart. In Cui, M. und Yang, C. *Implementation of a digital optical phase conjugation system and its application to study the robustness of turbidity suppression by phase conjugation*. Optics Express 18, Nr. 4 (2010), S. 3444 wird ein Verfahren der adaptiven Optik mit offenem Regelkreis vorgestellt, das als "digitale optische Phasenkonjugation" bezeichnet wird und zur Korrektur von Phasenverzerrungen durch ein optisch trübes, insbesondere biologisches Medium geeignet ist. Dabei werden eine CCD-Kamera als Sensor und ein Flächenlichtmodulator (spatial light modulator, SLM) als Aktor eingesetzt. Das beschriebene Verfahren erfordert es, dass jedes Pixel der Kamera ein virtuelles Bild auf einem korrespondierenden Pixel des SLM erzeugt, und umgekehrt. Das Verfahren verlangt dadurch eine aufwändige Kalibrierung und einen sehr hohen Justageaufwand. In Gu, R. Y., Mahalati, R. N. und Kahn, J. M. *Design of flexible multimode fiber endoscope*. Optics Express 23, Nr. 21 (2015), S. 26905 wird ein Endoskop mit biegsamen Multimodefasern beschrieben, dass unter Nutzung eines Teilreflektors am distalen Ende und eines SLM am proximalen Ende kalibriert werden kann. Die Kalibrierung des Endoskops und Messungen mit dem Endoskop können nicht gleichzeitig vorgenommen werden. Die Angaben "proximal" und "distal" charakterisieren Lagebeziehungen bezüglich des Faserbündels, wobei die proximale Seite des Faserbündels die der Beleuchtungsquelle zugewandte Stirnseite ist, und die distale Seite des Faserbündels die dem Objekt zugewandte Stirnseite ist.

[0006] In der US 8,585,587 B2 ist ein flexibles Endoskop beschrieben, bei dem mittels eines am proximalen Faserende angeordneten SLM die relative Phase des einfallenden Lichts verändert werden kann. Die durch die Fasern verursachte Phasenverschiebung bezüglich des einfallenden Lichts wird mittels eines Wellenfrontsensors oder Interferometers bestimmt. Dazu wird eine teilreflek-

tive Beschichtung auf die distalen Faserenden aufgebracht. Die Bestimmung der Phasenverschiebung $\Delta\phi$ erfolgt dadurch nach zweimaligem Durchgang des Lichts durch das Faserbündel, gemessen wird also nicht die einfache Phasenverschiebung, sondern $2\Delta\phi$, jeweils modulo 2π . Die Messung der doppelten Phasenverschiebung hat den Nachteil, nicht eindeutig zu sein. Wird beispielsweise eine doppelte Phasenverschiebung um π gemessen, kann die einfache, durch das Faserbündel verursachte Phasenverschiebung $\pi/2$ oder $-\pi/2$ betragen. Die wahre einfache Phasenverschiebung kann nur in aufwändigen Verfahren ermittelt werden.

[0007] Um dies zu umgehen, wird in der US 2015/0015879 A1 vorgeschlagen, einen Multimode-Wellenleiter distal mittels eines virtuellen Lichtquellenbilds zu beleuchten. Betrachtet wird eine doppelt ummantelte Multimodefaser mit einem Monomodefaserkern, an deren distalem Ende ein holographisches Aufnahmematerial sowie ein punktreflexerzeugendes Objekt (wodurch eine virtuelle Lichtquelle hinter dem Objekt erzeugt wird) platziert ist. Bei Beleuchtung interferiert die durch die Monomodefaser transmittierte Welle mit dem von der virtuellen Lichtquelle ausgehenden Licht konstruktiv am Ort des Aufnahmematerials. Nachteilig ist die Position der virtuellen Lichtquelle festgelegt und kann nicht frei gewählt werden, und damit ist auch die Positionswahl für den realen Fokus stark eingeschränkt. Des Weiteren ist am distalen Faserende ein spezieller optischer Aufbau notwendig.

[0008] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es daher, ein verbessertes Verfahren und ein zugehöriges faseroptisches System vorzuschlagen, mittels derer eine Korrektur der durch die Übertragung des von einer Beleuchtungsquelle emittierten Lichts durch ein Bündel optischer Fasern hervorgerufenen Störungen vorgenommen werden kann, ohne dass wiederholt aufwändige Justageschritte zur Kalibrierung des Systems durchgeführt werden müssen. Mit anderen Worten soll das Bündel optischer Fasern als kohärentes Phasenarray ("remote phased array") für Licht genutzt werden können.

[0009] Die Aufgabe wird gelöst durch ein Verfahren mit den Merkmalen des Anspruchs 1 und ein faseroptisches System mit den Merkmalen des Anspruchs 9. Weiterbildungen der Erfindung sind in Unteransprüchen angegeben.

[0010] Das erfindungsgemäße Verfahren zur Beleuchtung und Detektion eines Objekts mit Licht umfasst die Kalibrierung eines kohärenten Bündels optischer Fasern und die störungskorrigierte Beleuchtung oder störungskorrigierte Detektion des Objekts. Das kohärente Bündel optischer Fasern, beispielsweise Glasfasern, ist insbesondere biegsam gestaltet. Die Kalibrierung in Verfahrensschritt a) dient zumindest der Erfassung und Auswertung der Systemfunktion des Faserbündels, die durch die Transmissionsmatrix zwischen dem proximalen und dem distalen Ende des Faserbündels dargestellt werden kann und in der Literatur teilweise auch als "Übertragungsfunktion" bezeichnet wird. Im Verfahrensschritt

b) wird die ermittelte Störung bei der Beobachtung des Objekts weitestgehend kompensiert. Die Störung kann beispielsweise als Verzerrung der Wellenfronten des Lichts bzw. als Deformation des Wellenfelds veranschaulicht werden. Die Beobachtung des Objekts umfasst dessen Beleuchtung und Detektion.

[0011] Mittels des erfindungsgemäßen Verfahrens können die Kalibrierung des Faserbündels und die störungskompensierte Beobachtung des Objekts vorteilhaft in-situ durchgeführt werden, so dass Änderungen der Systemfunktion, die beispielsweise durch Bewegung, Vibration oder Temperaturänderung hervorgerufen werden, ohne aufwändige manuelle Justage sogleich erfasst werden können.

[0012] Ein geordnetes Faserbündel wird als "kohärent" bezeichnet, wenn die Positionsbeziehung zwischen jeweils zwei Fasern des Bündels über die gesamte Länge des Bündels erhalten bleibt. Lagebeziehungen bezüglich des Faserbündels werden im Folgenden häufig durch die Angaben "proximal" und "distal" charakterisiert, wobei die proximale Seite des Faserbündels die dem Beleuchtungssystem zugewandte Stirnseite ist, und die distale Seite des Faserbündels die dem Objekt zugewandte Stirnseite ist.

[0013] Das erfindungsgemäße Verfahren umfasst folgende Unterverfahrensschritte zur Kalibrierung des Faserbündels in Verfahrensschritt a):

i) Proximale Beleuchtung mindestens einer frei wählbaren Einzelfaser des kohärenten Bündels optischer Fasern mit Licht;

ii) Zumindest teilweise Reflexion des Lichts an von den distalen Facetten der optischen Fasern des Bündels beabstandet angeordneten Mitteln zur teilweisen Reflexion des Lichts, so dass von dem reflektierten Licht ein mehr als eine Einzelfaser umfassender Bereich des Bündels optischer Fasern distal beleuchtet wird, wobei das reflektierte Licht dem von dem virtuellen Bild der beleuchteten Einzelfaser ausgehenden Licht entspricht;

iii) Detektion der räumlichen Intensitätsverteilung des reflektierten, durch die Übertragung mittels des distal beleuchteten Bereichs des Bündels optischer Fasern gestörten Lichts oder der räumlichen Intensitätsverteilung eines durch kohärente Überlagerung des reflektierten, durch die Übertragung mittels des distal beleuchteten Bereichs des Bündels optischer Fasern gestörten Lichts mit einer Referenzwelle erzeugten Interferenzmusters;

iv) Auswertung der detektierten Daten zumindest zur direkten Extraktion der einfachen Phasenverschiebung $\Delta\Phi$ des reflektierten, durch die Übertragung mittels des distal beleuchteten Bereichs des Bündels optischer Fasern gestörten Lichts;

v) Ermittlung einer die Übertragungseigenschaften des distal beleuchteten Bereichs des Bündels optischer Fasern widerspiegelnden Systemfunktion;

vi) Wiederholung der Verfahrensschritte i) bis v) zur

Ermittlung einer die Übertragungseigenschaften des gesamten Bündels optischer Fasern widerspiegelnden Systemfunktion.

[0014] Für die Kalibrierung des Faserbündels wird ausgenutzt, dass auf distaler Seite des Faserbündels bei Reflexion des durch eine einzelne Faser des Faserbündels geleiteten Lichts an den Mitteln zur teilweisen Reflexion auf der nicht dem Faserbündel zugewandten Seite der Mittel zur teilweisen Reflexion ein virtuelles Bild der Einzelfaser entsteht, wobei das reflektierte Licht als von dieser annähernd punktförmigen, virtuellen Quelle ausgehend aufgefasst werden kann. Es erfolgt also eine Beleuchtung distal von der virtuellen Lichtquelle aus, wobei die Anzahl der distal beleuchteten Fasern des Faserbündels um den Abstand zwischen der virtuellen Lichtquelle und den distalen Facetten des Faserbündels abhängig ist. Die Anwendung der annähernd punktförmigen, virtuellen Lichtquelle weist Analogien zum aus der Astronomie bekannten Konzept des Leitsterns auf, so dass die annähernd punktförmige, virtuelle Lichtquelle im Folgenden auch als "Leitstern" bezeichnet wird.

[0015] In Unterverfahrensschritt iii) erfolgt die Detektion der räumlichen Intensitätsverteilung des reflektierten Lichts, also des durch die Übertragung mittels des von der virtuellen Lichtquelle distal beleuchteten Bereichs des Faserbündels gestörten Lichts, oder die Detektion eines Interferenzmusters, das durch kohärente Überlagerung des reflektierten, also des durch die Übertragung mittels des distal beleuchteten Bereichs des Faserbündels gestörten, Lichts mit einer Referenzwelle erzeugt wird. Dabei erlauben die detektierten Daten erfindungsgemäß aufgrund der distalen Beleuchtung der Fasern durch den Leitstern die Extraktion der einfachen Phasenverschiebung $\Delta\Phi$ statt der doppelten Phasenverschiebung $2\cdot\Delta\Phi$ bei rein proximaler Beleuchtung.

[0016] Prinzipiell ist es möglich, eine einzelne Faser des Faserbündels proximal zu beleuchten und die Mittel zur teilweisen Reflexion so weit von den distalen Facetten des Faserbündels entfernt anzuordnen, dass der Leitstern in genügend weiter Entfernung zu den distalen Facetten des Faserbündels entsteht, um das gesamte Faserbündel zu beleuchten. Dann kann Unterverfahrensschritt vi) entfallen, da durch die Unterverfahrensschritte i) bis v) bereits eine die Übertragungseigenschaften des gesamten Bündels optischer Fasern widerspiegelnde Systemfunktion ermittelt wurde. Ein großer Abstand zwischen den Mitteln zur teilweisen Reflexion und den distalen Facetten des Faserbündels kann allerdings zu Abbildungsfehlern führen und die Qualität der Kalibrierung negativ beeinflussen. Vorteilhaft wird das erfindungsgemäße Verfahren daher so angewendet, dass der Abstand zwischen den Mitteln zur teilweisen Reflexion und den distalen Facetten des Faserbündels so gewählt wird, dass nur ein Teilbereich des Faserbündels um die proximal beleuchtete Einzelfaser distal beleuchtet wird. Die Unterverfahrensschritte i) bis v) werden so oft wiederholt, bis eine die Übertragungseigenschaften des

gesamten Bündels optischer Fasern widerspiegelnde Systemfunktion ermittelt wurde. Dazu werden in Unterverfahrensschritt i) jeweils voneinander verschiedene Einzelfasern proximal beleuchtet, so dass verschiedene Teilbereiche des Faserbündels distal beleuchtet werden, wobei jeder Teilbereich zumindest einmal erfasst und die Systemfunktion des gesamten Bündels durch Kombination der Systemfunktionen der Teilbereiche berechnet wird. Der Abstand der Mittel zur teilweisen Reflexion von den distalen Facetten des Faserbündels kann typischerweise etwa $100\ \mu\text{m}$ betragen.

[0017] Das Erzeugen mehrerer Leitsterne bietet den Vorteil einer genaueren Kalibrierung mit guter Fokusqualität. Um die Dauer der Kalibrierung vorteilhaft zu verkürzen, wird in einer Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens der Unterverfahrensschritt i) so ausgeführt, dass mindestens zwei nicht benachbart angeordnete Einzelfasern des Bündels optischer Fasern gleichzeitig proximal beleuchtet werden, wobei in Unterverfahrensschritt ii) mindestens zwei virtuelle Bilder der Einzelfasern entstehen, mittels derer nichtüberlappende Bereiche des Faserbündels distal beleuchtet werden.

[0018] Zur Beobachtung des Objekts weist das erfindungsgemäße Verfahren folgenden Verfahrensschritt b) auf:

b) Störungskorrigierte proximale Beleuchtung des gesamten Bündels optischer Fasern mit Licht und Detektion des im optischen Weg nach den Mitteln zur teilweisen Reflexion angeordneten Objekts, oder störungskorrigierte Detektion des im optischen Weg nach den Mitteln zur teilweisen Reflexion angeordneten Objekts nach unkorrigierter proximaler Beleuchtung des gesamten Bündels optischer Fasern mit Licht,

wobei die Störungskorrektur der Beleuchtung dadurch vorgenommen wird, dass dem von einem Beleuchtungssystem emittierten Licht durch Wechselwirkung mit einem einzeln ansteuerbare Elemente aufweisenden Wellenfrontmodulator das Inverse der Systemfunktion aufgeprägt wird, so dass nach Übertragung durch das Bündel optischer Fasern ein weitgehend dem von dem Beleuchtungssystem emittierten entsprechendes Wellenfeld zur proximalen Beleuchtung eines im optischen Weg nach dem Mittel zur teilweisen Reflexion angeordneten Objekts zur Verfügung steht;

wobei die Störungskorrektur der Detektion dadurch vorgenommen wird, dass die räumliche Intensitätsverteilung des durch die Übertragung mittels des Bündels optischer Fasern gestörten Lichts nach Wechselwirkung mit dem Objekt oder die räumliche Intensitätsverteilung eines durch kohärente Überlagerung des durch die Übertragung mittels des Bündels optischer Fasern gestörten Lichts nach Wechselwirkung mit dem Objekt mit einer Referenzwelle erzeugten Interferenzmusters durch Anwendung der inversen Systemfunktion numerisch korrigiert

wird.

[0019] Nach der in Verfahrensschritt a) erfolgten Kalibrierung des Faserbündels, mittels derer die die Übertragungseigenschaften des gesamten Faserbündels widerspiegelnde Systemfunktion ermittelt wird, kann die Störungskorrektur vor der Beleuchtung des Objekts mittels des Faserbündels oder nach der Beleuchtung des Objekts mittels des Faserbündels vorgenommen werden.

[0020] Um die bei Übertragung des Lichts durch das Faserbündel hervorgerufene Störung zu kompensieren, wird das Objekt also entweder mit einer mittels eines Wellenfrontmodulators gemäß der inversen Systemfunktion vorverzerrten Wellenfront beleuchtet, oder die Beleuchtung erfolgt mit einer nichtvorverzerrten Wellenfront, deren Verzerrung durch das Faserbündel numerisch nach der Streuung am Objekt ausgeglichen wird. Als "Wellenfrontmodulator" ist im Sinne dieser Erfindung eine Einrichtung zur gezielten Beeinflussung der Phase und/oder der Amplitude einer Lichtwelle zu verstehen.

[0021] In einer Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens wird in Unterverfahrensschritt i) die proximale Beleuchtung mindestens einer frei wählbaren Einzelfaser mittels mindestens einer ersten Beleuchtungsquelle durchgeführt, und in Verfahrensschritt b) die störungskorrigierte oder unkorrigierte proximale Beleuchtung des gesamten kohärenten Bündels optischer Fasern mittels einer zweiten Beleuchtungsquelle durchgeführt, oder es wird in Unterverfahrensschritt i) die proximale Beleuchtung mindestens einer frei wählbaren Einzelfaser und in Verfahrensschritt b) die störungskorrigierte oder unkorrigierte proximale Beleuchtung des gesamten Bündels optischer Fasern mittels genau einer Beleuchtungsquelle durchgeführt, wobei zumindest zur proximalen Beleuchtung mindestens einer frei wählbaren Einzelfaser das Licht mit einem im optischen Weg zwischen der Beleuchtungsquelle und dem kohärenten Bündel optischer Fasern angeordneten Wellenfrontmodulator wechselwirkt. Die einzeln ansteuerbaren Elemente des Wellenfrontmodulators werden dann so ausgerichtet, dass das Licht der Beleuchtungsquelle zu einem überwiegenden Anteil nicht das Faserbündel trifft, sondern nur der zur Beleuchtung mindestens einer Einzelfaser verwendete Anteil, wobei auch eine gleichzeitige Beleuchtung mehrerer nichtbenachbarter Einzelfasern gemäß der oben beschriebenen Ausführungsform auf besonders vorteilhafte Weise durchgeführt werden kann.

[0022] Die Häufigkeit, mit der die Kalibrierung des Faserbündels durchzuführen ist, wird im Allgemeinen durch die charakteristische Zeitskala der durch das Faserbündel hervorgerufenen Störung bestimmt, da die Systemfunktion bei Verfahrensschritt a) und Verfahrensschritt b) zumindest weitgehend gleich sein sollte. Die Durchführung von Verfahrensschritt a) und Verfahrensschritt b) kann dabei in beliebiger sequentieller Abfolge erfolgen, z. B. a) - b) - a) - b) oder a) - b) - b) - a) - b) - b)

- b). Ausführungsformen der Erfindung sind auch zur gleichzeitigen Durchführung von Verfahrensschritt a) und Verfahrensschritt b) geeignet, insbesondere, wenn die Störungskorrektur der Detektion numerisch vorgenommen wird.

[0023] Eine Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens sieht vor, dass das Licht auf distaler Seite des Bündels optischer Fasern in Abhängigkeit von seiner Wellenlänge zu einem hohen Anteil reflektiert oder zu einem hohen Anteil transmittiert wird. Diese Ausgestaltung erlaubt vorteilhaft die gleichzeitige Durchführung der Kalibrierung des Faserbündels und der Beobachtung eines Objekts mittels des Faserbündels, indem zur Kalibrierung Licht einer Wellenlänge, welches zu einem hohen Anteil am distalen Ende des Faserbündels reflektiert wird, verwendet wird, und zur Beobachtung des Objekts Licht einer anderen Wellenlänge, welches zu einem hohen Anteil am distalen Ende des Faserbündels transmittiert wird. Durch dieses Vorgehen kann eine saubere Trennung detektierter Signale hinsichtlich ihres optischen Wegs anhand der Wellenlänge durchgeführt werden.

[0024] Eine weitere Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens sieht vor, dass das Licht auf distaler Seite des Bündels optischer Fasern in Abhängigkeit von seinem Polarisationszustand zu einem hohen Anteil reflektiert oder zu einem hohen Anteil transmittiert wird. Auch diese Ausgestaltung erlaubt vorteilhaft die gleichzeitige Durchführung der Kalibrierung des Faserbündels und der Beobachtung eines Objekts mittels des Faserbündels, indem zur Kalibrierung Licht eines Polarisationszustands, welches zu einem hohen Anteil am distalen Ende des Faserbündels reflektiert wird, verwendet wird, und zur Beobachtung des Objekts Licht eines anderen Polarisationszustands, welches zu einem hohen Anteil am distalen Ende des Faserbündels transmittiert wird. Durch dieses Vorgehen kann eine saubere Trennung detektierter Signale hinsichtlich ihres optischen Wegs anhand des Polarisationszustands durchgeführt werden.

[0025] Eine weitere Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens ist dadurch gekennzeichnet, dass die Auswertung der detektierten Daten und die Extraktion zumindest der Phaseninformation des reflektierten, durch die Übertragung mittels des distal beleuchteten Bereichs des Faserbündels gestörten Lichts durch digitale Holografie erfolgt. Detektiert und ausgewertet wird dabei die räumliche Intensitätsverteilung eines Interferenzmusters, das durch kohärente Überlagerung des reflektierten, gestörten Lichts mit einer Referenzwelle entsteht. Besonders bevorzugt wird die Referenzwelle durch Strahlteilung des vom Beleuchtungssystem emittierten Lichts erzeugt. Vorteilhaft bietet die digitale Holografie die Möglichkeit, schnell und ohne aufwändige Iterationen die Phaseninformation zu bestimmen. Die Frequenz der Störungskorrektur ist im Wesentlichen baugruppenlimitiert, beispielsweise durch die Frequenz, mit der die Einstellung der Elemente des Wellenfrontmodulators vorgenommen werden kann.

[0026] In einer weiteren Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens wird die Auswertung der detektierten Daten und die Extraktion zumindest der Phaseninformation des reflektierten, durch die Übertragung mittels des distal beleuchteten Bereichs des Faserbündels gestörten Lichts aus der detektierten Intensitätsverteilung durch numerische Rekonstruktion mittels eines Phase-retrieval-Verfahrens vorgenommen. Es kann beispielsweise eine Auswertung der Transport-of-Intensity Equation erfolgen, wobei dazu die Detektion der Intensitätsverteilung an mindestens zwei verschiedenen Punkten entlang des optischen Wegs vorgenommen werden muss.

[0027] In einer weiteren Ausführungsform wird das erfindungsgemäße Verfahren dahingehend erweitert, dass ein über einen weiten Parameterbereich frei einstellbares Lichtmuster, insbesondere auch mit mehreren Brennpunkten, auf distaler Seite des Faserbündels erzeugt wird. Dazu erfolgt eine entsprechende Ansteuerung der einzeln ansteuerbaren Elemente eines proximal angeordneten Wellenfrontmodulators. Mit diesem kann auch gleichzeitig die Störungskompensation der Beleuchtung durchgeführt werden. Vorteilhaft können durch die Möglichkeit zur Fokussierung mittels des Wellenfrontmodulators Tiefeninformationen über ein Beobachtungsobjekt gewonnen werden. Es können Scans durchgeführt werden, und das Verfahren kann für aktorische Anwendungen von Licht genutzt werden, z. B. für optische Pinzetten oder therapeutische Bestrahlungen.

[0028] Neben dem beschriebenen Verfahren umfasst die Erfindung auch ein zugehöriges faseroptisches System.

[0029] Das erfindungsgemäße faseroptische System zur Beleuchtung und Detektion eines Objekts mit Licht weist ein Beleuchtungssystem auf, mit dem ein kohärentes Bündel optischer Fasern, beispielsweise Glasfasern, beleuchtet wird, wobei das Faserbündel insbesondere biegsam gestaltet ist.

[0030] Im optischen Weg zwischen den distalen Facetten, also den dem Objekt zugewandten und von dem Beleuchtungssystem abgewandten Stirnseiten der Fasern des Faserbündels, und dem zu beobachtenden Objekt sind Mittel zur teilweisen Reflexion des von dem Beleuchtungssystem emittierten Lichts angeordnet. Die Mittel zur teilweisen Reflexion sind von den distalen Facetten beabstandet, also nicht unmittelbar an den distalen Facetten anliegend (beispielsweise nicht aufgedampft).

[0031] Des Weiteren weist das erfindungsgemäße faseroptische System Mittel zur Detektion der räumlichen Intensitätsverteilung des durch die Übertragung mittels des Faserbündels gestörten Lichts oder zur Detektion eines Interferenzmusters, das durch kohärente Überlagerung des durch die Übertragung mittels des Bündels optischer Fasern gestörten Lichts mit einer Referenzwelle erzeugt wird, auf. Die Störung kann beispielsweise als Verzerrung der Wellenfronten des Lichts bzw. als Deformation des Wellenfelds veranschaulicht werden.

[0032] Außerdem weist das erfindungsgemäße faseroptische System eine Signalverarbeitungsplattform zumindest zur Auswertung der detektierten Daten und zur Ermittlung zumindest der Phaseninformation des durch die Übertragung mittels des Faserbündels gestörten Lichts auf.

[0033] Neben den genannten Komponenten kann das erfindungsgemäße System auch weitere, in zweckmäßiger Weise angeordnete optische Komponenten, insbesondere Strahlteiler, aufweisen.

[0034] Erfindungsgemäß ist das Beleuchtungssystem dazu ausgebildet, sowohl zur Kalibrierung des faseroptischen Systems mindestens eine frei wählbare Einzel-faser des Bündels optischer Fasern zu beleuchten, als auch zur Detektion des Objekts das gesamte Bündel optischer Fasern zu beleuchten. Die Kalibrierung des faseroptischen Systems umfasst dabei zumindest die Erfassung und Auswertung der Systemfunktion des Faserbündels, die insbesondere durch die Transmissionsmatrix zwischen dem proximalen und dem distalen Ende des Faserbündels dargestellt werden kann.

[0035] Mit dem erfindungsgemäßen faseroptischen System kann vorteilhaft sowohl dessen Kalibrierung, als auch die Detektion und Beobachtung des Objekts in-situ und instantan durchgeführt werden, so dass Änderungen der Systemfunktion, die beispielsweise durch Bewegung, Vibration oder Temperaturänderung hervorgerufen werden, ohne aufwändige manuelle Justage sogleich erfasst werden können.

[0036] Wie bereits bei der Beschreibung des erfindungsgemäßen Verfahrens ausgeführt, beruht die erfindungsgemäße Lösung im Wesentlichen darauf, zur Kalibrierung des faseroptischen Systems direkt die einfache Phasenverschiebung $\Delta\phi$ bei Durchgang des vom Beleuchtungssystem emittierten Lichts zu messen, und die so ermittelte Systemfunktion zur Störungskorrektur bei der Beobachtung des Objekts zu verwenden, indem entweder das Inverse der Systemfunktion auf die proximale Beleuchtung des gesamten Faserbündels angewendet oder das Inverse der Systemfunktion zur numerischen Korrektur der das Objekt charakterisierenden Messdaten verwendet wird.

[0037] Vorteilhaft kann das erfindungsgemäße faseroptische System zur Durchführung von Abbildungen eingesetzt werden, deren laterale Auflösung nicht mehr durch den Pixelabstand des Faserbündels (üblicherweise $> 3,3 \mu\text{m}$), sondern nur noch durch die numerische Apertur der lichtführenden Faserkerne limitiert ist. In Abhängigkeit vom Durchmesser der Faserkerne ist damit eine laterale Auflösung von weniger als $1 \mu\text{m}$ erzielbar.

[0038] Bevorzugt weist das erfindungsgemäße faseroptische System nur auf der proximalen Seite des Faserbündels eine Instrumentierung auf. Am distalen Ende des Faserbündels werden keine aktiven oder vergrößernden optischen Elemente benötigt. Dadurch ist es vorteilhaft möglich, mittels der Erfindung ultradünne Endoskope herzustellen, deren Durchmesser auf distaler Seite im Wesentlichen durch den Durchmesser des Fa-

serbündels bestimmt wird.

[0039] In einer Ausführungsform des erfindungsgemäßen faseroptischen Systems umfasst das Beleuchtungssystem mindestens eine Beleuchtungsquelle und einen mehrere einzeln ansteuerbare Elemente aufweisenden Wellenfrontmodulator, wobei der Wellenfrontmodulator im optischen Weg zwischen den proximalen Facetten der optischen Fasern des Bündels und der mindestens einen Beleuchtungsquelle angeordnet ist. Die Elemente des Wellenfrontmodulators sind so ausrichtbar, dass zur Kalibrierung des faseroptischen Systems mindestens eine frei wählbare Einzelfaser des Bündels optischer Fasern mittels der mindestens einen Beleuchtungsquelle proximal beleuchtet wird. Der nicht zur Beleuchtung der mindestens einen Einzelfaser benötigte Anteil des Beleuchtungslichts wird mittels des Wellenfrontmodulators so abgelenkt, dass er das Faserbündel nicht trifft. "Mindestens eine Einzelfaser" bedeutet im Sinne der Erfindung, dass zum Zwecke der Kalibrierung auch mehrere nichtbenachbarte Einzelfasern des Faserbündels gleichzeitig oder nacheinander proximal beleuchtet werden können; es bedeutet nicht, dass bei der Kalibrierung ein mehrere Fasern umfassender Bereich um eine Einzelfaser herum gleichzeitig mit der Einzelfaser proximal beleuchtet wird. Vorteilhaft kann das Beleuchtungssystem durch Ansteuerung verschiedener Elemente des Wellenfrontmodulators auf besonders einfache Weise zur Kalibrierung durch gleichzeitige oder zeitlich aufeinanderfolgende Beleuchtung mehrerer Einzelfasern verwendet werden.

[0040] Das Beleuchtungssystem kann gemäß einer weiteren Ausführungsform des erfindungsgemäßen Systems auch mindestens zwei Beleuchtungsquellen umfassen, wobei mittels mindestens einer ersten, zur Kalibrierung des faseroptischen Systems verwendeten Beleuchtungsquelle mindestens eine frei wählbare Einzelfaser des Faserbündels beleuchtet wird, und mittels einer zweiten, zur Detektion des Objekts verwendeten Beleuchtungsquelle das gesamte Bündel optischer Fasern beleuchtet wird. Vorteilhaft kann bei dieser Ausführungsform die gesamte Intensität der zur Kalibrierung verwendeten Beleuchtungsquelle ausgenutzt werden.

[0041] Als Beleuchtungsquelle wird beispielsweise ein Laser verwendet.

[0042] In einer weiteren Ausführungsform des erfindungsgemäßen faseroptischen Systems ist ein mehrere einzeln ansteuerbare Elemente aufweisender Wellenfrontmodulator im optischen Weg zwischen den proximalen Facetten der optischen Fasern des Bündels und dem Beleuchtungssystem angeordnet, wobei die Elemente des Wellenfrontmodulators von der Signalverarbeitungsplattform dergestalt ansteuerbar sind, dass durch Reflexion an den Elementen des Wellenfrontmodulators dem von dem Beleuchtungssystem zur Beleuchtung des Objekts emittierten, ungestörten Licht das Inverse der durch die Übertragung mittels des Bündels optischer Fasern erzeugten Störung aufgeprägt wird.

[0043] In einer Ausgestaltung dieser Ausführungsform

des erfindungsgemäßen faseroptischen Systems ist vorgesehen, dass mittels der einzeln ansteuerbaren Elemente des Wellenfrontmodulators ein über einen weiten Parameterbereich frei einstellbares Lichtmuster, also eine räumliche Intensitäts- und/oder Phasen- und/oder Polarisationszustandsverteilung, auf distaler Seite des Bündels optischer Fasern erzeugt wird. Insbesondere kann das Lichtmuster mehrere Brennpunkte aufweisen. Vorteilhaft wird dadurch ermöglicht, Scans mit dem faseroptischen System durchzuführen, Tiefeninformationen über ein Beobachtungsobjekt zu erhalten und das faseroptische System aktorisch einzusetzen, z. B. für optische Pinzetten oder therapeutische Bestrahlungen.

[0044] In einer weiteren Ausgestaltung dieser Ausführungsform des erfindungsgemäßen faseroptischen Systems ist vorgesehen, dass der Wellenfrontmodulator ein digitaler örtlicher Flächenlichtmodulator ist. Örtliche Flächenlichtmodulatoren umfassen im Allgemeinen eine Anordnung von LCoS- oder LCD-Zellen oder Mikrospiegeln auf einem Halbleiterchip, die einzeln angesteuert und gekippt und/oder abgesenkt werden können, sowie eine anwendungsspezifische integrierte Schaltung. Der Flächenlichtmodulator weist dabei zumindest ein Element, also einen Mikrospiegel, pro Faser des Faserbündels auf; üblich ist ein Verhältnis von etwa 100 Elementen pro Faser. Vorteilhaft kann die Verkipfung oder Absenkung der einzelnen Mikrospiegel sehr schnell verändert werden, so dass instantan auf Änderungen der Systemfunktion reagiert werden kann.

[0045] Ausführungsformen des erfindungsgemäßen faseroptischen Systems sind dadurch gekennzeichnet, dass die Mittel zur teilweisen Reflexion des von dem Beleuchtungssystem emittierten Lichts eine Verspiegelung umfassen, deren Reflexionsgrad eine Funktion der Wellenlänge oder des Polarisationszustands ist, oder dass die Verspiegelung teildurchlässig ausgebildet ist.

[0046] In einer Ausführungsform des erfindungsgemäßen faseroptischen Systems umfassen die Mittel zur teilweisen Reflexion des vom Beleuchtungssystem emittierten Lichts eine Verspiegelung, deren Reflexionsgrad eine Funktion der Wellenlänge des Lichts ist, so dass die Verspiegelung als wellenlängenselektiver Strahlteiler wirkt. In Sinne der Erfindung dient die wellenlängenselektive Verspiegelung dazu, Licht einer bestimmten Wellenlänge bzw. eines Wellenlängenbereichs in hohem Maße zu reflektieren und Licht einer anderen bestimmten Wellenlänge oder eines anderen Wellenlängenbereichs in hohem Maße zu transmittieren. Eine solchermaßen wirkende, insbesondere mehrschichtig ausgeführte Verspiegelung wird auch als "dichroitische Filter" bezeichnet. Der Vorteil dieser Ausgestaltung besteht insbesondere darin, dass bei Nutzung von Licht zweier verschiedener Wellenlängen, insbesondere mit geringem Wellenlängenunterschied, wobei eine Wellenlänge geringfügig kleiner und eine Wellenlänge geringfügig größer als die Kante des Filters gewählt wird, die Kalibrierung des faseroptischen Systems und die störungskorrigierte Beobachtung eines Objekts gleichzeitig durchgeführt wer-

den können (ähnlich dem Wavelength Division Multiplexing). Es wird also gleichzeitig mit Licht mindestens einer Wellenlänge, die in hohem Maße transmittiert wird, das Objekt beleuchtet und vermessen, und mit Licht mindestens einer Wellenlänge, die in hohem Maße reflektiert wird, das faseroptische System kalibriert. Auch bei einer Speckle-Dekorrelation zwischen den verschiedenen Wellenlängen kann mit Hilfe einer bekannten Dispersionsrelation eine Korrektur vorgenommen werden.

[0047] In einer Ausführungsform des erfindungsgemäßen faseroptischen Systems umfassen die Mittel zur teilweisen Reflexion des vom Beleuchtungssystem emittierten Lichts eine Verspiegelung, deren Reflexionsvermögen eine Funktion des Polarisationszustands des Lichts ist, so dass die Verspiegelung als polarisationszustandsabhängiger Strahlteiler (auch als polarisierender Strahlteiler oder Polwürfel bezeichnet) wirkt, wobei ein Polarisationszustand des Lichts (z. B. rechtszirkular polarisiert) in hohem Maße reflektiert und ein anderer Polarisationszustand (z. B. linkszirkular polarisiert) in hohem Maße transmittiert wird. Es wird also gleichzeitig mit Licht eines Polarisationszustands, der in hohem Maße transmittiert wird, das Objekt beleuchtet und vermessen, und mit Licht eines Polarisationszustands, der in hohem Maße reflektiert wird, das faseroptische System kalibriert. Bei der beschriebenen bevorzugten Ausgestaltung können vorteilhaft die Kalibrierung des faseroptischen Systems und die störungskorrigierte Beobachtung eines Objekts gleichzeitig durchgeführt werden. Voraussetzung dafür ist, dass die Fasern des Faserbündels polarisationserhaltend ausgebildet sind; beispielsweise können Faserbündel mit photonischen Kristallfasern eingesetzt werden.

[0048] In einer Ausführungsform des erfindungsgemäßen faseroptischen Systems umfassen die Mittel zur teilweisen Reflexion des vom Beleuchtungssystem emittierten Lichts einen teildurchlässigen Spiegel, wobei die Eigenschaft "teildurchlässig" auch Konfigurationen des Spiegels umfasst, in denen das Licht nicht zu gleichen Anteilen reflektiert oder transmittiert wird. Bevorzugt kann das Licht zu einem überwiegenden Anteil von dem teildurchlässigen Spiegel transmittiert werden. Besonders bevorzugt wird nur ein Anteil der Lichtintensität im einstelligen Prozentbereich von dem teildurchlässigen Spiegel reflektiert und zur Kalibrierung des faseroptischen Systems verwendet, und der verbleibende Anteil wird transmittiert und zur Beobachtung des Objekts verwendet. In dieser Ausgestaltung kann in Abhängigkeit von der Laufzeit des Lichtsignals eine Trennung der zur Kalibrierung und der zur störungskorrigierten Beobachtung eines Objekts verwendeten Anteile vorgenommen werden.

[0049] Die Mittel zur teilweisen Reflexion des Lichts sind von den distalen Facetten des Faserbündels beabstandet angeordnet. Insbesondere sind die Mittel, beispielweise in den oben genannten Ausführungsformen, nicht direkt und unmittelbar auf die distalen Facetten des Faserbündels aufgedampft. Eine Beabstandung kann z.

B. mittels eines Abstandstücks aus Glas erzielt werden, auf das distal eine Verspiegelung aufgebracht ist. Ein analoger Effekt wird dadurch erzielt, dass die Quarzglasfasern eines Faserbündels, deren Kern zur Brechzahl-Erhö-
5 Erhöhung mit Ge dotiert ist, distal einen undotierten Bereich aufweisen, auf den eine Verspiegelung aufgedampft wird. Die axiale Ausdehnung des undotierten Bereichs gibt dann den Abstand zwischen den distalen Facetten des Faserbündels und den Mitteln zur teilweisen
10 Reflexion des Lichts vor.

[0050] In einer weiteren Ausführungsform des erfindungsgemäßen faseroptischen Systems umfassen die Mittel zur Detektion eine CCD-Kamera oder eine CMOS-Kamera. Die eingesetzten Kameras weisen dabei zumi-
15 ndest 1 Pixel pro Faser des Faserbündels auf; üblich ist ein Verhältnis von 10 bis 100 Pixeln pro Faser.

[0051] In einer weiteren Ausführungsform des erfindungsgemäßen faseroptischen Systems weist die Signalverarbeitungsplattform ein FPGA (field programmable gate array) oder einen Grafikprozessor (insbesondere unter Verwendung von GPGPU = General Purpose Computation on Graphics Processing Units) oder beides auf. Diese Komponenten des digitalen Regelungssystems zeichnen sich vorteilhaft durch geringe Latenzzeiten aus.

[0052] Erfindungsgemäß beschriebene Merkmale und Details des Systems gelten selbstverständlich auch im Zusammenhang mit dem erfindungsgemäßen Verfahren und umgekehrt.

[0053] Die Erfindung kann beispielsweise in faseroptischen Systemen Anwendung finden, die zur Abbildung eines Objekts vorgesehen sind, z. B. Endoskopen oder Mikroskopen. Die Erfindung kann aber auch Anwendung finden in faseroptischen Systemen, die z. B. für die lasergeführte Chirurgie, für Zellstimulation oder optogenetische Stimulation vorgesehen sind. Auch Anwendungen beim Additive Manufacturing sind möglich. Es versteht sich, dass diese Aufzählung nur einen Teil der vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Erfindung wiedergeben kann.

[0054] Die Erfindung ist nicht auf die dargestellten und beschriebenen Ausführungsformen beschränkt, sondern umfasst auch alle im Sinne der Erfindung gleich wirkenden Ausführungsformen. Für die Realisierung der Erfindung ist es auch zweckmäßig, die vorbeschriebenen erfindungsgemäßen Ausgestaltungen, Ausführungsformen und einzelne Merkmale der Ansprüche miteinander zu kombinieren. Die Erfindung ist nicht auf die speziell beschriebenen Merkmalskombinationen beschränkt, sondern kann auch durch jede beliebige andere Kombination von bestimmten Merkmalen aller insgesamt offenbarten Einzelmerkmale definiert sein, sofern sich die Einzelmerkmale nicht gegenseitig ausschließen, oder eine spezifische Kombination von Einzelmerkmalen nicht explizit ausgeschlossen ist.

[0055] Im Folgenden wird die Erfindung anhand von Ausführungsbeispielen erläutert, ohne auf diese beschränkt zu sein.

[0056] Es zeigt die

Fig. 1 eine Prinzipskizze zur Ermittlung der Systemfunktion eines Faserbündels, wobei der Detektor auf der proximalen Seite des Faserbündels angeordnet ist, und die

Fig. 2 eine Prinzipskizze zur Kompensation der Systemfunktion des Faserbündels vor der Beleuchtung des Objekts.

[0057] Fig. 1 zeigt eine Prinzipskizze eines faseroptischen Systems 1 mit einem Detektor 2 auf proximaler Seite 32 des biegsamen Faserbündels 3, mit der die Kalibrierung in Form der initialen Messung der Systemfunktion des Faserbündels 3 veranschaulicht werden soll. Die Ermittlung der Phaseninformation des durch die Übertragung mittels des Faserbündels 3 gestörten Lichts erfolgt im Ausführungsbeispiel über digitale Holografie.

[0058] Das Beleuchtungssystem umfasst eine Beleuchtungsquelle 4 und einen Flächenlichtmodulator 6. Von der Beleuchtungsquelle 4 ausgesandtes Licht, das durch die ebenen Wellenfronten 41 repräsentiert wird, wird in einem Strahlteiler 5 aufgeteilt in einen Anteil 51, der in Richtung des Flächenlichtmodulators 6 reflektiert wird, und einen zweiten Anteil 52. Der zweite Anteil 52 wird durch den Strahlteiler 5 direkt auf den Detektor 2 transmittiert und dient als Referenzwelle 21 für die Holografie.

[0059] Die Einzelelemente des Flächenlichtmodulators 6 sind so verkippt, dass von Anteil 51 des Beleuchtungslichts nur ein Anteil 61 in Form von ebenen Wellen in Richtung des Faserbündels 3 reflektiert wird, mittels dessen genau eine einzelne Faser 30 des Faserbündels 3 proximal beleuchtet wird. Auf distaler Seite 31 kann die Einzelfaser 30 als Ausgangspunkt einer Elementarwelle 33 aufgefasst werden, die die nahezu punktförmige Einzelfaser 30 verlässt und von einem Mittel zur teilweisen Reflexion in Form eines teildurchlässigen Spiegels 7 zumindest anteilig wieder in Richtung des Faserbündels 3 reflektiert wird. Dies entspricht optisch der Beleuchtung des Faserbündels von distaler Seite 31 aus mittels eines Leitsterns 8, der das hinter dem teildurchlässigen Spiegel 7 entstehende virtuelle Bild der nahezu punktförmigen Einzelfaser 30 darstellt. Letztlich wird also zumindest ein Bereich des Faserbündels 3 um die Einzelfaser 30 herum distal von der Elementarwelle 33 beleuchtet. Die Größe des Bereichs des Faserbündels 3, der auf diese Weise distal beleuchtet wird, ist abhängig vom Abstand zwischen der distalen Facette der Einzelfaser 30 und dem teildurchlässigen Spiegel 7. Fig. 1 zeigt eine Ausführung, in der das gesamte Faserbündel 3 distal beleuchtet wird.

[0060] Am proximalen Ende 32 verlassen durch die Übertragung mittels des Faserbündels 3 mit der einfachen Phasenverschiebung $\Delta\phi$ verzerrte Wellenfronten 34 das Faserbündel 3. Diese werden mittels des Strahlteilers 5 zumindest anteilig auf den Detektor 2, der z. B. eine CCD-Kamera sein kann, reflektiert und mit der Referenzwelle 21 überlagert, so dass der Detektor 2 ein Interferenzmuster aufzeichnet, über dessen digitale Auswertung in der Signalverarbeitungsplattform (nicht dar-

gestellt) holografisch direkt die Phaseninformation der verzerrten Wellen 34 extrahiert werden kann. Damit kann die Systemfunktion, die die Übertragungseigenschaften des Faserbündels 3 repräsentiert, in Form einer Transfermatrix bestimmt werden.

[0061] Fig. 2 zeigt eine Prinzipskizze zur Kompensation der Systemfunktion, die die Übertragungseigenschaften des Faserbündels 3 repräsentiert, mittels eines Flächenlichtmodulators 6 vor der Beleuchtung eines Objekts 9. Der Kompensation der Systemfunktion geht erfindungsgemäß jeweils deren Messung und Auswertung durch eine Signalverarbeitungsplattform (nicht dargestellt) voran, wobei ein Ausführungsbeispiel zur Kalibrierung des Faserbündels 3 in Fig. 1 beschrieben ist. Mittels der Signalverarbeitungsplattform wird die gemessene Systemfunktion invertiert und die Einstellung der einzelnen Elemente des Flächenlichtmodulators 6 dergestalt vorgenommen, dass dem von der Beleuchtungsquelle 4 emittierten Licht, hier wieder durch ebene Wellen 41 repräsentiert, welches vom Strahlteiler 5 zumindest anteilig auf den Flächenlichtmodulator 6 reflektiert wird, durch Reflexion am Flächenlichtmodulator 6 das Inverse der durch das Faserbündel 3 hervorgerufenen Phasenverzerrung aufgeprägt wird. Nach der Reflexion am Flächenlichtmodulator 6 weisen die Wellenfronten 62 eine Vorverzerrung auf, die bei der anschließenden Übertragung durch das Faserbündel 3 kompensiert wird. Am distalen Ende 31 treten ebene, störungskorrigierte Wellen 35 aus dem Faserbündel aus, die zur beugungslimitierten Beleuchtung eines Objekts 9 verwendet werden können. Die vor dem Objekt 9 angeordneten Mittel zur teilweisen Reflexion sind aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht dargestellt.

[0062] Die Einzelelemente des Flächenlichtmodulators 6 können auch so positioniert sein, dass zum einen die Phasenverzerrung, die die ebenen Wellen 51 durch das Faserbündel 3 erfahren, kompensiert wird. Zum anderen erfolgt die Positionierung der Einzelelemente des Flächenlichtmodulators 6 dergestalt, dass bei distalem Austritt des Lichts aus dem Faserbündel 3 eine Fokussierung des Lichts in einem Brennpunkt oder mehreren Brennpunkten resultiert (nicht dargestellt). Bei Reflexion der ebenen Wellen 51 am Flächenlichtmodulator 6 wird diesen also die invertierte Systemfunktion aufgeprägt, und es erfolgt eine Fokussierung. Die so vordefinierten und fokussierten Wellenfronten (nicht dargestellt) werden dann in das Faserbündel 3 geleitet, wo die Phasenverzerrung unter Beibehaltung der Fokussierung kompensiert wird. Distal verlassen fokussierte, störungskorrigiert unverzerrte Wellen das Faserbündel 3.

Bezugszeichen

[0063]

1	Faseroptisches System
2	Detektor
21	Referenzwelle

- 3 Faserbündel
 30 Einzelfaser
 31 Distale Seite des Faserbündels
 32 Proximale Seite des Faserbündels
 33 Wellen zur distalen Beleuchtung des Faserbündels 5
 34 Durch Faserbündel verzerrte Wellen, am proximalen Ende austretend
 35 Störungskorrigierte Wellen
 4 Beleuchtungsquelle 10
 41 Von der Beleuchtungsquelle emittierte ebene Wellen
 5 Strahlteiler
 51 Von Strahlteiler in Richtung des Flächenlichtmodulators reflektierte Wellen 15
 52 Durch Strahlteiler transmittierte Wellen
 6 Flächenlichtmodulator
 61 Von Flächenlichtmodulator reflektierte Wellen zur Beleuchtung einer Einzelfaser
 62 Vom Flächenlichtmodulator reflektierte, vorverzerrte Wellen 20
 7 Teildurchlässiger Spiegel
 8 Leitstern 25

Patentansprüche

1. Verfahren zur Beleuchtung und Detektion eines Objekts (9) mit Licht, aufweisend zumindest folgende Verfahrensschritte: 30
- a) Kalibrierung eines kohärenten Bündels optischer Fasern (3), umfassend
- i) Proximale Beleuchtung mindestens einer frei wählbaren Einzelfaser (30) des kohärenten Bündels optischer Fasern (3) mit Licht; 35
- ii) Zumindest teilweise Reflexion des Lichts an von den distalen Facetten der optischen Fasern des Bündels (3) beabstandeten angeordneten Mitteln zur teilweisen Reflexion (7) des Lichts, so dass von dem reflektierten Licht ein mehr als eine Einzelfaser (3) umfassender Bereich des Bündels optischer Fasern (3) distal beleuchtet wird, wobei das reflektierte Licht dem von dem virtuellen Bild (8) der beleuchteten Einzelfaser (30) ausgehenden Licht entspricht; 40
- iii) Detektion der räumlichen Intensitätsverteilung des reflektierten, durch die Übertragung mittels des distal beleuchteten Bereichs des Bündels optischer Fasern gestörten Lichts oder der räumlichen Intensitätsverteilung eines durch kohärente Überlagerung des reflektierten, durch die Übertragung mittels des distal beleuchteten Bereichs des Bündels optischer Fasern ge- 45

störten Lichts mit einer Referenzwelle erzeugten Interferenzmusters;
 iv) Auswertung der detektierten Daten zumindest zur direkten Extraktion der einfachen Phasenverschiebung $\Delta\Phi$ des reflektierten, durch die Übertragung mittels des distal beleuchteten Bereichs des Bündels optischer Fasern (3) gestörten Lichts;
 v) Ermittlung einer die Übertragungseigenschaften des distal beleuchteten Bereichs des Bündels optischer Fasern (3) widerspiegelnden Systemfunktion;
 vi) Wiederholung der Unterverfahrensschritte i) bis v) zur Ermittlung einer die Übertragungseigenschaften des gesamten Bündels optischer Fasern (3) widerspiegelnden Systemfunktion;

b) Störungskorrigierte proximale Beleuchtung des gesamten Bündels optischer Fasern (3) mit Licht und Detektion des im optischen Weg nach den Mitteln zur teilweisen Reflexion (7) angeordneten Objekts (9), oder störungskorrigierte Detektion des im optischen Weg nach den Mitteln zur teilweisen Reflexion (7) angeordneten Objekts (9) nach unkorrigierter proximaler Beleuchtung des gesamten Bündels optischer Fasern (3) mit Licht, wobei die Störungskorrektur der Beleuchtung dadurch vorgenommen wird, dass dem von einem Beleuchtungssystem emittierten Licht durch Wechselwirkung mit einem einzeln ansteuerbare Elemente aufweisenden Wellenfrontmodulator (6) das Inverse der Systemfunktion aufgeprägt wird, so dass nach Übertragung durch das Bündel optischer Fasern (3) ein weitgehend dem von dem Beleuchtungssystem emittierten entsprechendes Wellenfeld zur proximalen Beleuchtung eines im optischen Weg nach dem Mittel zur teilweisen Reflexion (7) angeordneten Objekts (9) zur Verfügung steht; wobei die Störungskorrektur der Detektion dadurch vorgenommen wird, dass die räumliche Intensitätsverteilung des durch die Übertragung mittels des Bündels optischer Fasern (3) gestörten Lichts nach Wechselwirkung mit dem Objekt (9) oder die räumliche Intensitätsverteilung eines durch kohärente Überlagerung des durch die Übertragung mittels des Bündels optischer Fasern (3) gestörten Lichts nach Wechselwirkung mit dem Objekt (9) mit einer Referenzwelle erzeugten Interferenzmusters durch Anwendung der inversen Systemfunktion numerisch korrigiert wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet, dass** in Unterverfahrensschritt i) mindestens zwei nicht benachbart angeordnete Einzelfa-

- 5 sern (30) des Bündels optischer Fasern (3) gleichzeitig proximal beleuchtet werden, wobei in Unterverfahrensschritt ii) mindestens zwei virtuelle Bilder der Einzelfasern (30) entstehen, mittels derer nicht-überlappende Bereiche des Bündels optischer Fasern (3) distal beleuchtet werden.
3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, **dadurch gekennzeichnet, dass** in Unterverfahrensschritt i) die proximale Beleuchtung mindestens einer frei wählbaren Einzelfaser (30) mittels mindestens einer ersten Beleuchtungsquelle durchgeführt wird, und in Verfahrensschritt b) die störungskorrigierte oder unkorrigierte proximale Beleuchtung des gesamten kohärenten Bündels optischer Fasern (3) mittels einer zweiten Beleuchtungsquelle durchgeführt wird, oder dass in Unterverfahrensschritt i) die proximale Beleuchtung mindestens einer frei wählbaren Einzelfaser (30) und in Verfahrensschritt b) die störungskorrigierte oder unkorrigierte proximale Beleuchtung des gesamten Bündels optischer Fasern (30) mittels genau einer Beleuchtungsquelle (4) durchgeführt wird, wobei zumindest zur proximalen Beleuchtung mindestens einer frei wählbaren Einzelfaser (30) das Licht mit einem im optischen Weg zwischen der Beleuchtungsquelle (4) und dem kohärenten Bündel optischer Fasern (3) angeordneten Wellenfrontmodulator (6) wechselwirkt.
4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, **dadurch gekennzeichnet, dass** das Licht auf distaler Seite des Bündels optischer Fasern (3) durch die Mittel zur teilweisen Reflexion (7) in Abhängigkeit von seiner Wellenlänge zu einem hohen Anteil reflektiert oder zu einem hohen Anteil transmittiert wird.
5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, **dadurch gekennzeichnet, dass** das Licht auf distaler Seite des Bündels optischer Fasern (3) durch die Mittel zur teilweisen Reflexion (7) in Abhängigkeit von seinem Polarisationszustand zu einem hohen Anteil reflektiert oder zu einem hohen Anteil transmittiert wird.
6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Auswertung der detektierten Daten und die Extraktion zumindest der Phaseninformation des reflektierten, durch die Übertragung mittels des Bündels optischer Fasern (3) gestörten Lichts aus der räumlichen Intensitätsverteilung eines durch kohärente Überlagerung des reflektierten, durch die Übertragung mittels des Bündels optischer Fasern (3) gestörten Lichts mit einer Referenzwelle erzeugten Interferenzmusters durch digitale Holografie erfolgt.
7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Auswertung der detektierten Daten und die Extraktion zumindest der Phaseninformation des reflektierten, durch die Übertragung mittels des Bündels optischer Fasern (3) gestörten Lichts aus der räumlichen Intensitätsverteilung durch numerische Rekonstruktion mittels eines Phase-retrieval-Verfahrens erfolgt.
8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, **dadurch gekennzeichnet, dass** ein frei einstellbares Lichtmuster auf distaler Seite des Bündels optischer Fasern erzeugt (3) wird.
9. Faseroptisches System (1) zur Beleuchtung und Detektion eines Objekts (9) mit Licht, aufweisend
- ein kohärentes Bündel optischer Fasern (3);
 - ein Beleuchtungssystem zur proximalen Beleuchtung des kohärenten Bündels optischer Fasern (3);
 - Mittel zur teilweisen Reflexion (7) des Lichts, die im optischen Weg des von dem Beleuchtungssystem emittierten Lichts zwischen den distalen Facetten der optischen Fasern des Bündels (3) und dem Objekt (9) von den distalen Facetten beabstandet angeordnet sind;
 - Mittel zur Detektion (2) der räumlichen Intensitätsverteilung des durch die Übertragung mittels des Bündels optischer Fasern (3) gestörten Lichts oder der räumlichen Intensitätsverteilung eines durch kohärente Überlagerung des durch die Übertragung mittels des Bündels optischer Fasern (3) gestörten Lichts mit einer Referenzwelle erzeugten Interferenzmusters;
 - eine Signalverarbeitungsplattform zumindest zur Auswertung der detektierten Daten und zur Ermittlung zumindest der Phaseninformation des durch die Übertragung mittels des Bündels optischer Fasern (3) gestörten Lichts;
- wobei das Beleuchtungssystem dazu ausgebildet ist, zur Kalibrierung des Bündels optischer Fasern (3) mindestens eine frei wählbare Einzelfaser (30) des Bündels optischer Fasern (3) zu beleuchten, und zur Beobachtung des Objekts (9) das gesamte Bündel optischer Fasern (3) zu beleuchten.
10. Faseroptisches System (1) nach Anspruch 9, **dadurch gekennzeichnet, dass** das Beleuchtungssystem mindestens eine Beleuchtungsquelle (4) und einen mehrere einzeln ansteuerbare Elemente aufweisenden Wellenfrontmodulator (6) umfasst, wobei der Wellenfrontmodulator (6) im optischen Weg zwischen den proximalen Facetten der optischen Fasern des Bündels (3) und der mindestens einen Beleuchtungsquelle (4) angeordnet ist, wobei die Elemente des Wellenfrontmodulators (6) so ausrichtbar sind, dass zur Kalibrierung des Bündels optischer

Fasern (3) mindestens eine frei wählbare Einzelfaser (30) des Bündels optischer Fasern (3) mittels der mindestens einen Beleuchtungsquelle (4) beleuchtet wird.

11. Faseroptisches System nach Anspruch 9, **dadurch gekennzeichnet, dass** das Beleuchtungssystem mindestens zwei Beleuchtungsquellen umfasst, wobei mittels mindestens einer ersten Beleuchtungsquelle zur Kalibrierung des Bündels optischer Fasern (3) mindestens eine frei wählbare Einzelfaser (30) des Bündels optischer Fasern (3) beleuchtet wird, und mittels einer zweiten Beleuchtungsquelle zur Beobachtung des Objekts (9) das gesamte Bündel optischer Fasern (3) beleuchtet wird. 15
12. Faseroptisches System (1) nach einem der Ansprüche 9 bis 11, **dadurch gekennzeichnet, dass** ein mehrere einzeln ansteuerbare Elemente aufweisender Wellenfrontmodulator (6) im optischen Weg zwischen den proximalen Facetten der optischen Fasern des Bündels (3) und dem Beleuchtungssystem angeordnet ist, wobei die Elemente des Wellenfrontmodulators (6) von der Signalverarbeitungsplattform dergestalt ansteuerbar sind, dass durch Reflexion an den Elementen des Wellenfrontmodulators (6) dem von dem Beleuchtungssystem zur Beleuchtung und Detektion des Objekts (9) emittierten, ungestörten Licht das Inverse der durch die Übertragung mittels des Bündels optischer Fasern (3) erzeugten Störung aufgeprägt wird. 20 25 30
13. Faseroptisches System (1) nach Anspruch 12, **dadurch gekennzeichnet, dass** mittels der einzeln ansteuerbaren Elemente des Wellenfrontmodulators (6) auf distaler Seite des Bündels optischer Fasern (3) ein einstellbares Lichtmuster erzeugt wird. 35
14. Faseroptisches System (1) nach Anspruch 12 oder 13, **dadurch gekennzeichnet, dass** der Wellenfrontmodulator (6) ein digitaler örtlicher Flächenlichtmodulator ist. 40
15. Faseroptisches System (1) nach einem der Ansprüche 9 bis 14, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Mittel zur teilweisen Reflexion (7) des Lichts eine Verspiegelung umfassen, die als wellenlängenabhängiger Strahlteiler wirkt. 45
16. Faseroptisches System (1) nach einem der Ansprüche 9 bis 14, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Mittel zur teilweisen Reflexion (7) des Lichts eine Verspiegelung umfassen, die als polarisationszustandsabhängiger Strahlteiler wirkt. 50 55
17. Faseroptisches System (1) nach einem der Ansprüche 9 bis 14, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Mittel zur teilweisen Reflexion (7) des Lichts eine

teildurchlässige Verspiegelung umfassen.

18. Faseroptisches System (1) nach einem der Ansprüche 9 bis 17, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Mittel zur Detektion (2) eine CCD-Kamera oder eine CMOS-Kamera umfassen. 5
19. Faseroptisches System (1) nach einem der Ansprüche 9 bis 18, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Signalverarbeitungsplattform ein FPGA (field programmable gate array) oder einen Grafikprozessor oder beides aufweist. 10 15

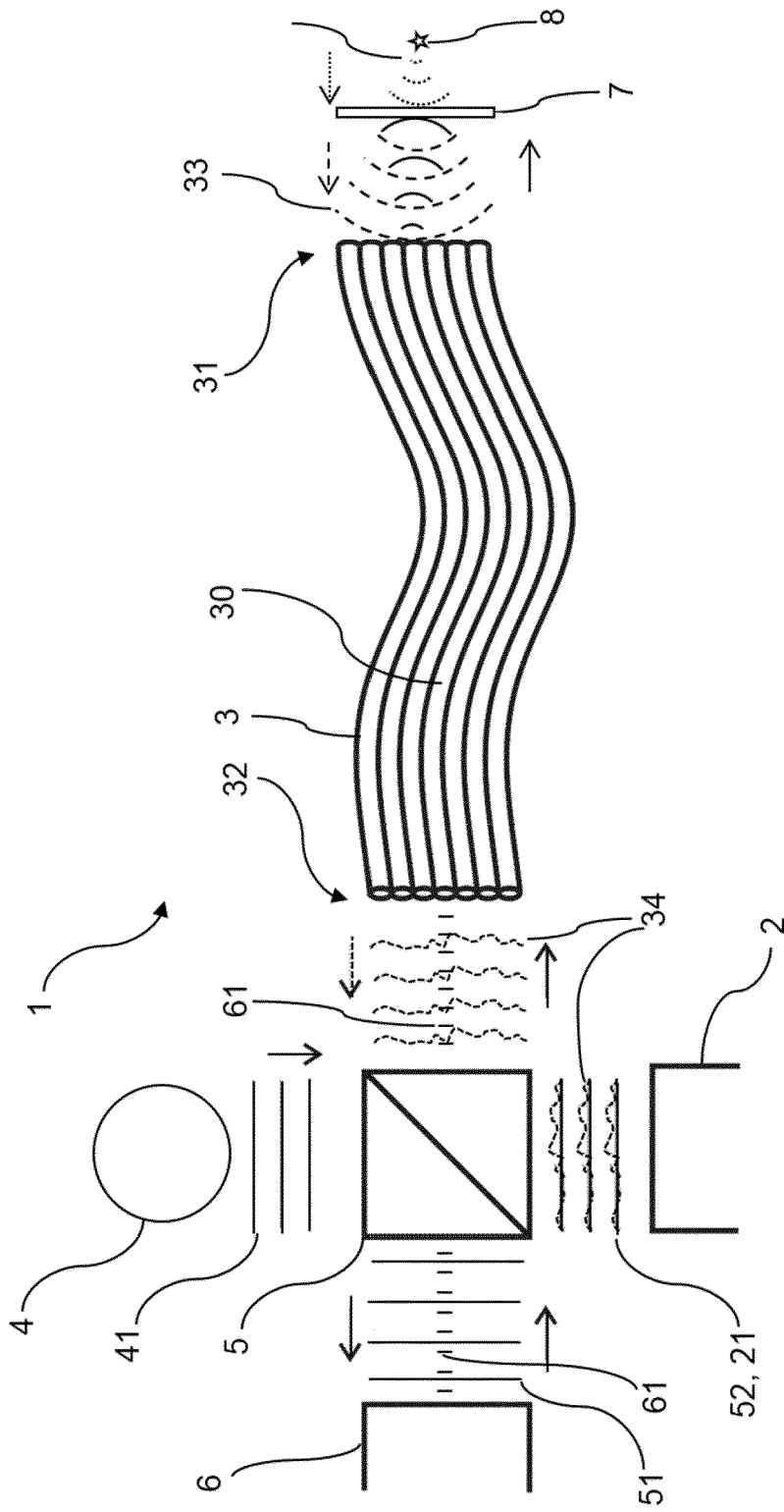


Fig. 1

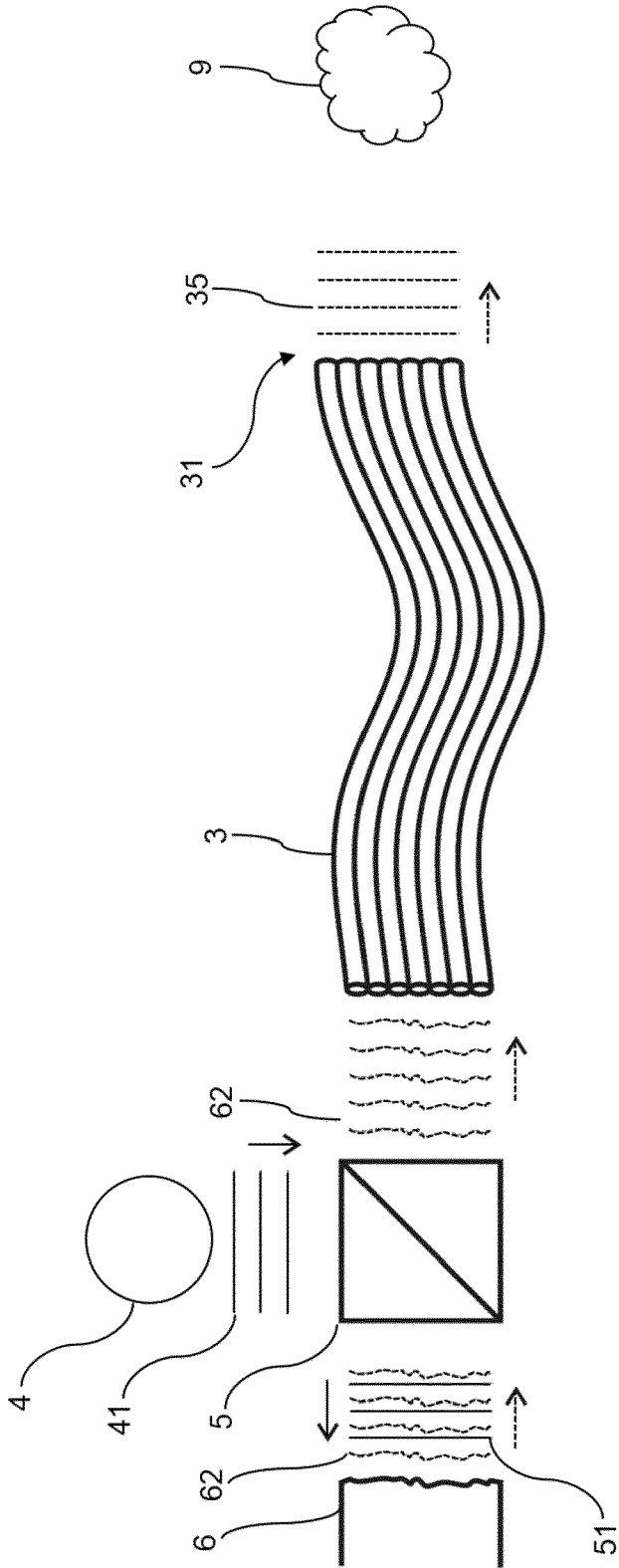


Fig. 2



EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung
EP 18 15 3149

5

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (IPC)
10 15	A DONGGYU KIM ET AL: "Toward a miniature endomicroscope: pixelation-free and diffraction-limited imaging through a fiber bundle", OPTICS LETTERS, OPTICAL SOCIETY OF AMERICA, US, Bd. 39, Nr. 7, 1. April 2014 (2014-04-01), Seiten 1921-1924, XP001589259, ISSN: 0146-9592, DOI: 10.1364/OL.39.001921 [gefunden am 2014-03-24] * das ganze Dokument *	1-19	INV. G02B23/24 A61B1/00 G02B23/26 G02B6/00 A61B1/07 A61B5/00
20 25	A MOONSEOK KIM ET AL: "Transmission matrix of a scattering medium and its applications in biophotonics", OPTICS EXPRESS, Bd. 23, Nr. 10, 18. Mai 2015 (2015-05-18), Seite 12648, XP055492687, ISSN: 2161-2072, DOI: 10.1364/OE.23.012648 * das ganze Dokument *	1-19	
30 35	A REZA NASIRI MAHALATI ET AL: "Resolution limits for imaging through multi-mode fiber", OPTICS EXPRESS, Bd. 21, Nr. 2, 28. Januar 2013 (2013-01-28), Seite 1656, XP055492717, ISSN: 2161-2072, DOI: 10.1364/OE.21.001656 * das ganze Dokument *	1-19	RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (IPC) G02B A61B
40 45	Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt		
50	Recherchenort München	Abschlußdatum der Recherche 16. Juli 2018	Prüfer Windecker, Robert
55	KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument		

EPO FORM 1503 03 82 (P04C03)



EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung
EP 18 15 3149

5

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (IPC)
A	CONKEY DONALD B ET AL: "Lensless two-photon imaging through a multicore fiber with coherence-gated digital phase conjugation", INTERNATIONAL SOCIETY FOR OPTICAL ENGINEERING, SPIE, PO BOX 10 BELLINGHAM WA 98227-0010 USA, Bd. 21, Nr. 4, 30. April 2016 (2016-04-30), Seite 45002, XP060071961, ISSN: 1083-3668, DOI: 10.1117/1.JBO.21.4.045002 [gefunden am 2016-04-18] * das ganze Dokument *	1-19	RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (IPC)
A	WO 2010/004297 A1 (IMP INNOVATIONS LTD [GB]; FRENCH PAUL MICHAEL WILLIAM [GB]; PATERSON C) 14. Januar 2010 (2010-01-14) * Zusammenfassung; Abbildungen *	1-19	
A	WO 2017/174596 A1 (CENTRE NAT DE LA RECH SCIENT - CNRS [FR]; UNIVERSITÉ D'AIX-MARSEILLE) 12. Oktober 2017 (2017-10-12) * Abbildungen * * Seite 15, Zeile 9 - Seite 16, Zeile 27 * -----	1-19	
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort München		Abschlußdatum der Recherche 16. Juli 2018	Prüfer Windecker, Robert
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur		T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	

10

15

20

25

30

35

40

45

EPO FORM 1503 03 82 (P04C03)

50

55

**ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT
 ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.**

EP 18 15 3149

5 In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patentdokumente angegeben.
 Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am
 Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

16-07-2018

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
WO 2010004297 A1	14-01-2010	EP 2310893 A1	20-04-2011
		JP 2011527218 A	27-10-2011
		US 2011137126 A1	09-06-2011
		WO 2010004297 A1	14-01-2010

WO 2017174596 A1	12-10-2017	FR 3049719 A1	06-10-2017
		WO 2017174596 A1	12-10-2017

EPO FORM P0461

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr.12/82

IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

In der Beschreibung aufgeführte Patentdokumente

- WO 2004032386 A1 [0004]
- DE 60223130 T2 [0005]
- US 8585587 B2 [0006]
- US 20150015879 A1 [0007]

In der Beschreibung aufgeführte Nicht-Patentliteratur

- **GU, R. Y. ; MAHALATI, R. N. ; KAHN, J. M.** Design of flexible multimode fiber endoscope. *Optics Express*, 2015, vol. 23 (21), 26905 [0005]

专利名称(译)	用光照射和检测物体的方法和光纤系统		
公开(公告)号	EP3518017A1	公开(公告)日	2019-07-31
申请号	EP2018153149	申请日	2018-01-24
[标]申请(专利权)人(译)	德累斯顿工业大学		
申请(专利权)人(译)	德累斯顿工业大学		
当前申请(专利权)人(译)	德累斯顿工业大学		
[标]发明人	CZARSKE JURGEN		
发明人	CZARSKE, JÜRGEN KUSCHMIERZ, ROBERT		
IPC分类号	G02B23/24 A61B1/00 G02B23/26 G02B6/00 A61B1/07 A61B5/00		
CPC分类号	A61B1/00057 A61B1/00167 A61B1/00172 A61B1/07 G02B6/0006 G02B6/0008 G02B6/06 G02B23/2469 G02B23/26 G01S7/4818 G01S7/497 G01S17/04 G02B6/04		
审查员(译)	WINDECKER, ROBERT		
其他公开文献	EP3518017B1		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

用于通过光照射和检测物体的方法和光纤系统包括光纤束的原位校准和物体的干扰校正照明或干扰校正检测，特别是用于内窥镜和微观应用，并使其成为可能直接确定由光纤束传输引起的光的单相畸变，以便校准光纤束，从而提供了确定与现有技术相比改进的光纤束的系统功能的可能性测量双相失真。系统功能用于在照亮或检测物体时进行干扰校正。

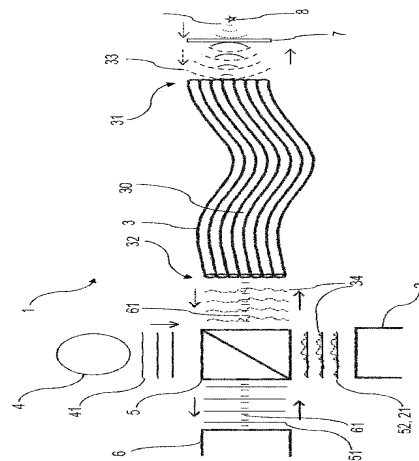


Fig. 1